Express Mail No. EV887975570US

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-158633

(43)Date of publication of application: 21.06.1989

(51)Int.CI.

G11B 7/24

B41M 5/26

(21)Application number: 62-317034

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

15.12.1987

(72)Inventor: OKAWA HIDEKI

.(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an information recording medium with which are simultaneously and compatibly provided with two characteristics; oxidation resistance and recording sensitivity by laminating and forming recording films which are different in crystallization temp. from each other on a substrate.

CONSTITUTION: The recording film having the relatively high crystallization temp. and the recording film having the relatively low crystallization temp. are laminated and formed on a substrate in the case of forming the amorphous recording films contg. carbon, hydrogen and a metal, metalloid or semiconductor element and having the crystallization temp. thereon. The recording film having the relatively low crystallization temp. contributes to the improvement of the recording sensitivity and the recording film having the relatively high crystallization temp. to the improvement of the oxidation resistance and, therefore, the resultant information recording medium is capable of simultaneously maintaining the two characteristics; the recording sensitivity and oxidation resistance. Te, Se, Bi, Ge, Sb, Sn, Pb, Ga, In or Ag is usable as the metal element. Sputtering vapor deposition is executed in an atmosphere consisting of gaseous alkane, gaseous alkene or gaseous alkyne and rare gas in the case of forming the recording film by sputtering.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平1-158633

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)6月21日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 A-8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❸発明の名称 情報記録媒体

②特 願 昭62-317034

②出 願 昭62(1987)12月15日

⁶⁰ 発明者 大川 秀樹 ©出願人 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

知 哲

1. 発明の名称 情報記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 基板、並びに炭素、水素及び金属、半金属 又は半導体元素を含む、結晶化温度を有するアモ ルファス状態の配録験からなる情報記録媒体にお いて、基板上に互いに結晶化温度が異なる記録膜 を磁感したことを特徴とする情報記録媒体。

(2) 前記金属元素は、Te、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、Ga、In又はAgである特許額求の範囲第1項記載の情報記録媒体。

(3) 前記記録度は、アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガス、及び希ガスからなる雰囲気中で金属、半金属又は半導体元素をスパック蒸替して形成する特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。

(4)前記記録版は、ヒートモード方式による記録版である特許請求の範囲第1項記載の協報記録 媒体。 (5) 前記互いに異なる結晶化温度が 1 0 0 ℃以上と 2 0 0 ℃以下である特許請求の範囲第 1 項記載の情報記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)・

本発明は、高感度でかつ長男命の協製記録器 体に関する。

`(従来の技術)

アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガスのような以化水素ガスとArのような第ガスとAsのような第ガスとAsのような第ガスとAsのような第世のような関係中でTeその他の金銭、半金減をはは、又はなりない。とはないであることが知られている。これはTeクラスタが皮化水米マトリクスによっている。これはTeクラスタが皮化水米マトリクスによって吸るされて、Teの凝集がマトリクスによって吸るされて、Teの凝集がマトリクスによって吸るされているためである。CHaガス中でTeをスパックしたときには、又級小角散乱法から、約3つ

特閒平1-158633(2)

金属等の酸化反応は複雑であり、温度、湿度、 気体雰囲気(空気、CO2等)等によって反応が 異なる。湿度の影響の少ないか又はほとんど無視 し得る状態での酸化は、過常「乾食」と呼ばれる が、その反応メカニズムは湿食と呼ばれる水溶液 中の金属等の腐血反応と全く間様に、酸化反応と 選元反応が同時に同一表面で進行すると説明されている。

金属Mを例にとると、金属原子は酸化時に、結晶格子において下記(1)式に従って金属イオンと電子に解離する。

従ってこの電子を同らかの形で消費しなければ、 全国表面の近伤には、正と負の電荷をもった電気 二重層が生じるのみである。

しかし、このとき下記(2)の湿元反応が同時 に進行すると、(1)で生じた $n e^-$ が消費され

(1) と (2) の反応をまとめると、次の (3) 式となり、酸化物が生成する。

$$M + O_2 \rightarrow (M^{(*-2)} \cdot O_2) + (n-2) e^{-1}$$
.......(3)

そのためには(1)で生ずるne-は、ただちに退元反応が生ずる場所まで移動しなければなら

ない。

ところでTe-C膜は、前述のようにアモルファスであるため、結晶化温度が存在する。Te-C膜の酸化のない状態における結晶化プロセスを調べるため、N2気流中で昇温し、示差走流気はいたでであるいほど低温側に位置し、Teか多いほど低温側に位置し、Teか良い出された。

(発明が解決しようとする問題点)

ところでレーザ光等の光によってヒートモード 記録をする場合には、Teの多い方が光の吸収率 が大きくなるため、感度も向上する。しかし記録 限中の炭素及び水業は減少するため、前述の耐酸 化性は悪化する。

炭素、水素及び金属等を含む記録膜が酸化される場合には、酸中の金属等同士が凝集して結晶化が起っている。従って耐酸化性能を維持していて、
ためには、記録膜をできるだけ長くアモルファス
状態に保つ必要がある。即ち結晶化温度ができる
だけ高い方がよい。しかし上に述べた通り、結晶の
住蔵皮の高いものはTeが少ないため、先記録の
症度が低下する。

従来は、基板上に単層の記録膜を積層していたが、これでは常に一定の結晶化温度をしか得ることができないため、結晶化温度の高いものにすれば記録感度が低下し、他方結晶化温度の低いものにすれば耐酸化性が低下して、2つの特性(記録感度と耐酸化性)を両立することは困難であった。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記問題点を解決するために、基板、 並びに放案、水楽及び金属、半金属又は半部体元 業を含む、結晶化温度を存するアモルファス状態 の記録版からなる情報記録媒体において、基板上 に互いに結晶化温度が異なる記録機を積層したこ とを特徴とする情報記録媒体を提供する。

(作用)

本発明によれば、従来と同一の職項の記録膜において、互いに結晶化温度の異なる、即ち相対的に結晶化温度が高い記録膜と低い記録膜を観形する。すると同述のように結晶化温度の相対的に低い記録膜は記録感度を向上させ、結晶化温度の相対的に高い記録膜は耐酸化性の向上に寄与するため、記録感度と射酸化性の2つの特性を同時に良好に保つことができる。

(実施例)

以下添附図面を参照して、本発明の実施例を説明する。

もよい。 なお半導体をターゲットとする場合には 直流電源ではなく、高周波電源を用いる。

基版11は、第1階12と第2階13の成戦中は50rpmで回転17させ、全面にわったって均一に成践されるようにした。基板としては、PCの他ポリメチルメタクリレート(PMMA)等の有機樹脂・PSiO2(石英ガラス)も用いることができる。成膜中には基板11の加熱は行わなかった。

記録数(第1屆と第2屆の機関の和)原は 250人とした。第1屆の結晶化温度は130℃、 第2屆のそれは120℃であった。

放電終了後は窒素10でチェンバ1内をリーク して大気圧に戻し、結晶化温度の相異なるTe‐ 夹旋例 1

第 1 図に示した皮を抹気装置において、 真空 チェンパ 1 を常任から 0 . 5 m Torr までは油 回転ポンプ 2 で減圧した後、 切替弁 2 0 を クラ イオポンプ 3 側にし、 クライオポンプ 3 を用い て 5 × 1 0 → Torr 以下に 体気 する。 次い でメ タンガス 4 を 2 0 S C C M と アルゴンガス 5 を 5 S C C M 、 それぞれマスフローコントローラ 6 及び 7 を通してチェンパ 1 内に 導入する。

C級が積層されたPC基板15を取出す。

光ディスク用の記録媒体として用いる場合には、 予め基板上に案内海(ブリグループ)の形成され た円板状の基板を用いる。

実施例2~4

実施例1と同様の方法によって、第1層と第2層の膜厚の和を250人とし、第1層と第2層の結晶化温度がそれぞれ110でと100で、115でと110で、並びに120でと115での2層の記録膜を被磨した情報記録媒体を形成した。

第2図に実施例1~4の成膜した案内諸付き PC基板を1800rpaで回転させ、波長830 naの半導体レーザで歯込んだ場合の変調度を示す。 パルス幅は60nsecとした。比較のため、限厚 250人のTe-C 単層の記録膜(結晶化温度 140℃)に皆込んだ結果(比較例1)も同時に 示した。本発明の記録膜(実施例1~4)の方が 高感度であることが分る。

第3図には本発明の2層の記録膜(実施例1~

特開平1-158633 (4)

4)と第2図に示した比較例1の記録瞭、さらに 同一の厚さのTe単蹈膜(比較例2)の高温高湿 下における労命テスト(加速テスト)の結果を示 す。条件は65℃-90%とした。

労命のモニターバラメークとして記録販面の反射 中(波長830 maにおける分光反射中)を、初期値を1 に根格化して示した。

これをみると、Te腺(比較例2)はわずか数日で急激な変化があるが、本発明の記録腺(実施例1~4)はほとんど変化していない。比較した三者のうちでは比較例1が最要命であったが、第2回に示した光記録の費込み感度は悪く、二律相反の関係となっている。従って本発明による記録数が、記録感度及び寿命を総合的に判断して最も使れていることが分る。

なお上記 支施例では 设化 水 来 ガス として、 アルカンガス (メタンガス) を用いたが、 エチレンガス などのアルケンガス、 アセチレンなどのアルキンガスを用いてもよい。

また本実施例においては、金属等としてTeを

聞いたが、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、 Ga、In又はAgも用いることができる。

[発明の効果]

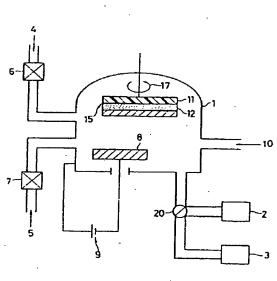
以上説明したように本発明によれば、光紀段符・性としての高感度と長寿命の両長所を散ね殺えた情報記録媒体を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

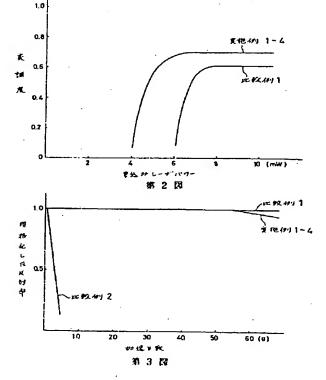
第1図は本発明の一実施例に係る資空成態装置を示す図、第2図は本発明の一実施例の記録感度を示すグラフ図、及び第3図は本発明の一実施例の加速テストの結果を示すグラフ図である。

1…… 典空チェンパ、4…… メタンガス、5… …アルゴンガス、8…… T e ターゲット。

出願人代理人 弁理士 给江武彦



9R 1 89



-206-

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分 【発行日】平成6年(1994)10月18日

X 8305-2H

【公開番号】特開平1-158633 【公開日】平成1年(1989)6月21日 【年通号数】公開特許公報1-1587 【出願番号】特願昭62-317034 【国際特許分類第5版】 G118 7/24 521 C 7215-5D B41M 5/26

B41M 5/26

(FI)

野 総 梅 田 改

198 4:6.3H18 II

1. 事件の表示 特 職 所 6 2 - 3 1 7 0 3 4 り

2. 免则の名称 切 報 記 結 報 体

9. 特式をする名 ・ 水件との関係 - 特許由職人 (307) - | 株 式 会 代 - 東 芝

4.代理人 東京都下代出ビ司が関う「117を27 最後内外間的次生の所の 〒100 電話03 (3502) 3181 (大代表) (5847) か代士 お 元 ス (2587)

5. 白泉粉正

6. 精正の射象 明初点 7. 特託の内容

(1)特許請求の複数を調査の通り訂正する。

(2) 明頼5項7 対策3行けから同節代行けに「水免明は上記問題点ー情報記録 概体を提供する。」とあるのを下記のように訂正する。

「本党明は上記問題点を解決するために、基製、並びにこの基配上に開始され、 炭素、水素及び全属、半金属又は半導体元素のうちのいずれかの元素を含み、様 いに結晶化温度が異なるアモルファス状態の度数の記録数からなることを特徴と する特徴記録数体を提供する。」

2. 特許副本の経趨

- (1) 基材、並びに<u>二の基料上に設施され、</u>設本、本本及び会域、中会域火は市 電体元素<u>のうちのいずれかの元素を立ろ、ぜいに結晶化器度が異なる</u>アモルファ ス状態の<u>限数の</u>記録数からなることを特徴とする情報記録媒体。
- (2)前記金属元素は、Te、Se、Bi、Ce、Sb、Sn、Pb、Ga、[n火はAgである特許結束の範囲第1項記録の初期記録機構。
- (3) 前記記録数は、アルカンガス、アルアンガス又はアルホンガス、及び治ガスからなる雰囲気中で会域。半全域又は下板体元素をスペック重治して形成する特許益求の範囲第1項記載の情報記載媒体。
- (4) 前部記録数は、ヒートモード方式による記録値である特許請求の範囲第1 項記載の情報記録数体。
- (5)前型化いに異なる信益化温度が100で以上と200で以下である特別が 東の範囲第1項記載の研究記述がは。

南极人代用人 李州士 静记录章